

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年 8月26日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-245476

[ST. 10/C]:

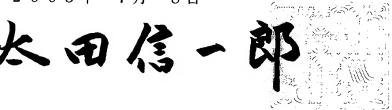
[JP2002-245476]

出 願 人
Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2003年 7月 8日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

J0091842

【提出日】

平成14年 8月26日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

B41J 2/235

【発明者】

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

中村 真一

【特許出願人】

【識別番号】

000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】

100093964

【弁理士】

【氏名又は名称】

落合 稔

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

024970

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9603418

要 【プルーフの要否】

## 【書類名】 明細書

【発明の名称】 ヘッドキャップおよびこれを備えた液滴吐出装置、並びに液晶表示装置の製造方法、有機EL装置の製造方法、電子放出装置の製造方法、PDP装置の製造方法、電気泳動表示装置の製造方法、カラーフィルタの製造方法、有機ELの製造方法、スペーサ形成方法、金属配線形成方法、レンズ形成方法、レジスト形成方法および光拡散体形成方法

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 キャップベースと、前記キャップベースの表面に形成した吸収材収容部と、前記吸収材収容部内に配置された機能液吸収材と、前記機能液吸収材を押さえる吸収材押さえと、前記機能液滴吐出ヘッドのノズル面と密着するように形成されたシール部材と、前記シール部材を前記キャップベースに固定するシール固定部材と、を備え、

前記シール部材は、前記吸収材押さえを押さえた状態で前記キャップベースに 固定されていることを特徴とするヘッドキャップ。

【請求項2】 前記吸収材収容部は、前記機能液吸収材が充填される凹溝と、前記凹溝を画成すると共に前記キャップベースから突出した環状周縁部とから成り、

前記吸収材押さえの前記周縁部は、前記環状周縁部に着座していることを特徴とする請求項1に記載のヘッドキャップ。

【請求項3】 前記吸収材押さえは、薄肉に形成されてなり、

前記機能液吸収材の周縁部を押さえる枠状部と、中間部を押さえる桟状部とを 有していることを特徴とする請求項1または2に記載のヘッドキャップ。

【請求項4】 前記枠状部と前記桟状部とは、一体に形成されていることを 特徴とする請求項3に記載のヘッドキャップ。

【請求項5】 前記吸収材押さえは、ステンレスにより形成されていることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載のヘッドキャップ。

【請求項6】 前記シール部材は、

前記ノズル面に密着する環状突出部と、前記吸収材押さえを押さえる環状押圧 部と、前記キャップベースに固定される環状固定部と、を有して一体に形成され 且つ前記環状突出部の裏面側に前記環状押圧部が形成されていることを特徴と する請求項1ないし5のいずれかに記載のヘッドキャップ。

【請求項7】 前記シール固定部材は、環状に形成され、

前記シール部材の前記環状固定部を前記キャップベースに押し付けた状態で、 前記キャップベースにネジ止めされていることを特徴とする請求項6に記載のヘッドキャップ。

【請求項8】 前記キャップベースを密着方向にスライド自在に保持するキャップホルダと、

前記キャップホルダを受けとして前記キャップベースを密着方向に付勢するば ねと、を更に備え、

前記キャップホルダには、前記ばねに抗して前記キャップベースを僅かに傾い た状態で位置規制する規制突部が形成されていることを特徴とする請求項1ない し7のいずれかに記載のヘッドキャップ。

【請求項9】 請求項1ないし8のいずれかに記載のヘッドキャップと、機能液滴吐出ヘッドと、を備えたことを特徴とする液滴吐出装置。

【請求項10】 請求項9に記載の液滴吐出装置を用い、カラーフィルタの 基板上に多数のフィルタエレメントを形成する液晶表示装置の製造方法であって

前記機能液滴吐出ヘッドに各色のフィルタ材料を導入し、

前記ヘッドユニットを介して前記機能液滴吐出ヘッドを前記基板に対し相対的に走査し、前記フィルタ材料を選択的に吐出して多数の前記フィルタエレメントを形成することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項11】 請求項9に記載の液滴吐出装置を用い、基板上の多数の絵素ピクセルにそれぞれEL発光層を形成する有機EL装置の製造方法であって、

前記機能液滴吐出ヘッドに各色の発光材料を導入し、

前記ヘッドユニットを介して前記機能液滴吐出ヘッドを前記基板に対し相対的に走査し、前記発光材料を選択的に吐出して多数の前記EL発光層を形成することを特徴とする有機EL装置の製造方法。

【請求項12】 請求項9に記載の液滴吐出装置を用い、電極上に多数の蛍 光体を形成する電子放出装置の製造方法であって、

前記機能液滴叶出ヘッドに各色の蛍光材料を導入し、

前記ヘッドユニットを介して前記機能液滴吐出ヘッドを前記電極に対し相対的に走査し、前記蛍光材料を選択的に吐出して多数の前記蛍光体を形成することを特徴とする電子放出装置の製造方法。

【請求項13】 請求項9に記載の液滴吐出装置を用い、背面基板上の多数の凹部にそれぞれ蛍光体を形成するPDP装置の製造方法であって、

前記機能液滴吐出ヘッドに各色の蛍光材料を導入し、

前記ヘッドユニットを介して前記機能液滴吐出ヘッドを前記背面基板に対し相対的に走査し、前記蛍光材料を選択的に吐出して多数の前記蛍光体を形成することを特徴とするPDP装置の製造方法。

【請求項14】 請求項9に記載の液滴吐出装置を用い、電極上の多数の凹部に泳動体を形成する電気泳動表示装置の製造方法であって、

前記機能液滴吐出ヘッドに各色の泳動体材料を導入し、

前記ヘッドユニットを介して前記機能液滴吐出ヘッドを前記電極に対し相対的に走査し、前記泳動体材料を選択的に吐出して多数の前記泳動体を形成することを特徴とする電気泳動表示装置の製造方法。

【請求項15】 請求項9に記載の液滴吐出装置を用い、基板上に多数のフィルタエレメントを配列して成るカラーフィルタを製造するカラーフィルタの製造方法であって、

前記機能液滴吐出ヘッドに各色のフィルタ材料を導入し、

前記ヘッドユニットを介して前記機能液滴吐出ヘッドを前記基板に対し相対的に走査し、前記フィルタ材料を選択的に吐出して多数の前記フィルタエレメントを形成することを特徴とするカラーフィルタの製造方法。

【請求項16】 前記多数のフィルタエレメントを被覆するオーバーコート 膜が形成されており、

前記フィルタエレメントを形成した後に、

前記機能液滴吐出ヘッドに透光性のコーティング材料を導入し、

前記ヘッドユニットを介して前記機能液滴吐出ヘッドを前記基板に対し相対的に走査し、前記コーティング材料を選択的に吐出して前記オーバーコート膜を形成することを特徴とする請求項15に記載のカラーフィルタの製造方法。

【請求項17】 請求項9に記載の液滴吐出装置を用い、EL発光層を含む 多数の絵素ピクセルを基板上に配列して成る有機ELの製造方法であって、

前記機能液滴吐出ヘッドに各色の発光材料を導入し、

前記ヘッドユニットを介して前記機能液滴吐出ヘッドを前記基板に対し相対的に走査し、前記発光材料を選択的に吐出して多数の前記EL発光層を形成することを特徴とする有機ELの製造方法。

【請求項18】 多数の前記EL発光層と前記基板との間には、前記EL発光層に対応して多数の画素電極が形成されており、

前記機能液滴吐出ヘッドに液状電極材料を導入し、

前記ヘッドユニットを介して前記機能液滴吐出ヘッドを前記基板に対し相対的に走査し、前記液状電極材料を選択的に吐出して多数の前記画素電極を形成することを特徴とする請求項17に記載の有機ELの製造方法。

【請求項19】 多数の前記EL発光層を覆うように対向電極が形成されており、

前記EL発光層を形成した後に、

前記機能液滴吐出ヘッドに液状電極材料を導入し、

前記ヘッドユニットを介して前記機能液滴吐出ヘッドを前記基板に対し相対的に走査し、前記液状電極材料を選択的に吐出して前記対向電極を形成することを特徴とする請求項18に記載の有機ELの製造方法。

【請求項20】 請求項9に記載の液滴吐出装置を用い、2枚の基板間に微小なセルギャップを構成すべく多数の粒子状のスペーサを形成するスペーサ形成方法であって、

前記機能液滴吐出ヘッドにスペーサを構成する粒子材料を導入し、

前記ヘッドユニットを介して前記機能液滴吐出ヘッドを少なくとも一方の前記 基板に対し相対的に走査し、前記粒子材料を選択的に吐出して前記基板上に前記 スペーサを形成することを特徴とするスペーサ形成方法。 【請求項21】 請求項9に記載の液滴吐出装置を用い、基板上に金属配線を形成する金属配線形成方法であって、

前記機能液滴吐出ヘッドに液状金属材料を導入し、

前記ヘッドユニットを介して前記機能液滴吐出ヘッドを前記基板に対し相対的に走査し、前記液状金属材料を選択的に吐出して前記金属配線を形成することを特徴とする金属配線形成方法。

【請求項22】 請求項9に記載の液滴吐出装置を用い、基板上に多数のマイクロレンズを形成するレンズ形成方法であって、

前記機能液滴吐出ヘッドにレンズ材料を導入し、

前記ヘッドユニットを介して前記機能液滴吐出ヘッドを前記基板に対し相対的に走査し、前記レンズ材料を選択的に吐出して多数の前記マイクロレンズを形成することを特徴とするレンズ形成方法。

【請求項23】 請求項9に記載の液滴吐出装置を用い、基板上に任意形状のレジストを形成するレジスト形成方法であって、

前記機能液滴吐出ヘッドにレジスト材料を導入し、

前記ヘッドユニットを介して前記機能液滴吐出ヘッドを前記基板に対し相対的に走査し、前記レジスト材料を選択的に吐出して前記レジストを形成することを特徴とするレジスト形成方法。

【請求項24】 請求項9に記載の液滴吐出装置を用い、基板上に多数の光 拡散体を形成する光拡散体形成方法であって、

前記機能液滴吐出ヘッドに光拡散材料を導入し、

前記ヘッドユニットを介して前記機能液滴吐出ヘッドを前記基板に対し相対的に走査し、前記光拡散材料を選択的に吐出して多数の前記光拡散体を形成することを特徴とする光拡散体形成方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、インクジェットプリンタのインクジェットヘッドに代表される機能 液滴吐出ヘッドに密着し、機能液滴吐出ヘッドの吐出ノズルを保全するヘッドキ

ャップおよびこれを備えた液滴吐出装置、並びに液晶表示装置の製造方法、有機 EL装置の製造方法、電子放出装置の製造方法、PDP装置の製造方法、電気泳 動表示装置の製造方法、カラーフィルタの製造方法、有機ELの製造方法、スペ ーサ形成方法、金属配線形成方法、レンズ形成方法、レジスト形成方法および光 拡散体形成方法に関するものである。

## [0002]

#### 【従来の技術】

インクジェットプリンタ等の液滴叶出装置では、運転停止時に、空気に晒され て増粘した機能液により機能液滴吐出ヘッドの吐出ノズルに目詰まりが生じるお それがある。このため、液滴吐出装置には、機能液滴吐出ヘッドのノズル面を封 止し、目つ叶出ノズルから増粘した機能液を吸引により取り除くキャップユニッ トが併設されている。キャップユニットは、機能液滴吐出ヘッドのノズル面に密 着してこれを封止するヘッドキャップと、ヘッドキャップを機能液滴吐出ヘッド に離接させる昇降機構と、ヘッドキャップを介して吐出ノズルから機能液を吸引 する吸引ポンプとを備えている。

例えば、長時間の運転停止時には、機能液の乾燥を防止すべくヘッドキャップ を機能液滴叶出ヘッドに押し付けて、いわゆるキャッピングを行い、且つ運転開 始時には、この状態で吸引ポンプを駆動して機能液を吸引する、いわゆるクリー ニングが行われる。また、装置によっては、ヘッドキャップを機能液滴吐出ヘッ ドから僅かに離間させておいて、機能液滴吐出ヘッドの全吐出ヘッドから機能液 を吐出する、いわゆるフラッシング(空吐出)が行われる。

このような機能液滴吐出ヘッドの保全に用いられるヘッドキャップは、表面に 凹溝を形成したキャップベースと、凹溝に充填した機能液吸収材と、ノズル面を 封止するシールパッキンとを備えている。また、ヘッドキャップには、機能液を 含んで膨潤する機能液吸収材を押さえるべく、吸収材押さえが組み込まれている

#### [0003]

そして、従来の吸収材押さえは、キャップ本体に一体に形成した複数の押さえ 突起の先端を熱カシメにより潰して、形成されている。すなわち、機能液吸収材 を複数箇所で貫通した押さえ突起を、加熱加圧変形させることで機能液吸収材を 複数箇所で押さえるようにしている。

#### [0004]

## 【発明が解決しようとする課題】

このように構成された従来のヘッドキャップでは、キャップ本体と押さえ突起とが樹脂で一体に形成されているため、機能液吸収材を交換するときに、ヘッドキャップを、全体として交換する必要があった。一方、液滴吐出装置の応用技術では、使用する機能液により、ヘッドキャップを耐食性材料で構成する必要がある。かかる場合に、機能液吸収材のためにヘッドキャップ全体を使い捨てにすると、資源の無駄およびコストの無駄を生ずる。

#### [0005]

本発明は、封止動作等の本来の機能を損なうことなく、機能液吸収材を簡単に 交換することができるヘッドキャップおよびこれを備えた液滴吐出装置、並びに 液晶表示装置の製造方法、有機EL装置の製造方法、電子放出装置の製造方法、 PDP装置の製造方法、電気泳動表示装置の製造方法、カラーフィルタの製造方 法、有機ELの製造方法、スペーサ形成方法、金属配線形成方法、レンズ形成方 法、レジスト形成方法および光拡散体形成方法を提供することをその課題として いる。

#### [0006]

#### 【課題を解決するための手段】

本発明のヘッドキャップでは、キャップベースと、キャップベースの表面に形成した吸収材収容部と、吸収材収容部内に配置された機能液吸収材と、機能液吸収材を押さえる吸収材押さえと、機能液滴吐出ヘッドのノズル面と密着するように形成されたシール部材と、シール部材をキャップベースに固定するシール固定部材と、を備え、シール部材は、吸収材押さえを押さえた状態でキャップベースに固定されていることを特徴とする。

#### [0007]

この構成によれば、ヘッドキャップの吸収材収容部内に充填された機能液吸収 材を吸収材押さえで押さえ、この吸収材押さえをシール部材が押さえているため 、シール固定部材をキャップベースから取り外すだけで、各構成部材を個々に分解することができ、且つ順に組み込むことができる。これにより、機能液吸収材あるいは他のヘッドキャップ構成部材のいずれかに劣化や破損が生じたとしても、シール固定部材をキャップベースから取り外すだけで、交換が必要な構成部材のみを個別に且つ容易に交換することが可能である。また、機能液滴吐出ヘッドにヘッドキャップを密着させると、シール部材が吸収材押さえを強く押し付けることになり、機能液吸収材が適切に押さえられて、これが機能液滴吐出ヘッドのノズル面に接触するのを確実に防止することができる。

## [0008]

この場合、吸収材収容部は、機能液吸収材が充填される凹溝と、前記凹溝を画成すると共にキャップベースから突出した環状周縁部とから成り、吸収材押さえの周縁部は、環状周縁部に着座していることが、好ましい。

## [0009]

この構成によれば、キャップベースの環状周縁部とシール部材とで吸収材押さ えの周縁部を挟み込むように安定に押さえることができる。このため、シール部 材に押さえられた吸収材押さえが、シール部材の内周縁部が吸収材収容部に倒れ 込むのを防止することができる。また、ヘッドキャップをノズル面に密着させ吸 引動作を行う際に、シール部材の傾斜によりリークが生じるのを抑制することが できる。

## [0010]

これらの場合、吸収材押さえは、薄肉に形成されてなり、機能液吸収材の周縁部を押さえる枠状部と、中間部を押さえる桟状部とを有していることが、好ましい。

## [0011]

この構成によれば、吸収材押さえの桟状部によって機能液吸収材の中央部を押さえることができ、機能液吸収材が膨潤してもこれを平坦に押さえておくことができる。また、吸収材押さえを薄肉に形成すれば、ヘッドキャップを機能液滴吐出ヘッドのノズル面に密着させても吸収材押さえがノズル面と接触することがない。更に機能液吸収材の中央部を押さえる桟状部の幅を細く形成することも可能

となるので、桟状部上面に機能液が残留するのを防止することもできる。ここで、吸収材押さえの肉厚、およびは桟状部の幅は共に0.3mm程度に形成するのが好ましい。また、吸収材押さえは、桟状部をできる限り細幅とすべく、プレスではなくワイヤーソーで加工することが好ましい。

## [0012]

これらの場合、枠状部と桟状部とは、一体に形成されていることが、好ましい。

### [0013]

この構成によれば、枠状部と桟状部とを一体的に形成することで、枠状部を桟 状部に固着する必要がないのは元より、全体の厚みを一定にすることができる。 更に、枠状部や桟状部を薄く、且つ幅を細く形成しても、取り扱い難くなること はなく、ヘッドキャップへの装着が容易にできる。

## $[0\ 0\ 1\ 4\ ]$

これらの場合、吸収材押さえは、ステンレスにより形成されていることが、好ましい。

#### [0015]

この構成によれば、ステンレス材料は機能液によって侵され難く(耐食性)、 且つ他の金属に比べ強度が高いために、ステンレスによって吸収材押さえを形成 すことで他の材料によって形成した場合よりも薄く、且つ各部を細幅に形成する ことが可能となる。

#### $[0\ 0\ 1\ 6]$

これらの場合、シール部材は、ノズル面に密着する環状突出部と、吸収材押さえを押さえる環状押圧部と、キャップベースに固定される環状固定部と、を有して一体に形成され、且つ環状突出部の裏面側に環状押圧部が形成されていることが、好ましい。

#### [0017]

この構成によれば、環状突出部に加わる密着力(反力)を、環状押圧部を介してキャップベースが受ける構造となるため、ヘッドキャップを機能液滴吐出ヘッドのノズル面に密着させたときの密着性を向上させることができ、また、環状固

定部をキャップベースとシール固定部材の下面部とで挟持するようにして、シール部材を安定に固定することができるので、キャップベースとシール部材との間の密着性をも向上させることができる。

## [0018]

この場合、シール固定部材は、環状に形成され、シール部材の環状固定部をキャップベースに押し付けた状態で、キャップベースにネジ止めされていることが、好ましい。

### [0019]

この構成によれば、ネジを用いることで、シール固定部材をキャップベースに押さえ付けるように強固に固定することができ、シール部材とキャップベースとの間の密着性を向上させることができる。更に、ネジを取り外すだけでヘッドキャップを個々の構成部材に容易に分解することが可能となり、機能液吸収材および他の構成部材に劣化や破損が生じた場合に、交換の対象となる構成部材のみを個々に且つ容易に交換することができる。

## [0020]

これらの場合、キャップベースを密着方向にスライド自在に保持するキャップ ホルダと、キャップホルダを受けとしてキャップベースを密着方向に付勢するば ねと、を更に備え、キャップホルダには、ばねに抗してキャップベースを僅かに 傾いた状態で位置規制する規制部が形成されていることが、好ましい。

#### [0021]

この構成によれば、キャップベースがばねにより付勢されているため、ヘッドキャップを機能液滴吐出ヘッドに押し付けたときに、シール部材がノズル面に倣って密着する。このため、機能液滴吐出ヘッドのノズル面を確実に封止することができる。また、キャップベースが傾いた状態に位置規制されキャップホルダに取り付けられているので、機能液滴吐出ヘッドからヘッドキャップを引き離すときに、ノズル面に対しシール部材が片側から離れる。このため、ヘッドキャップ内の機能液が飛散するのを防止することができる。

#### [0022]

本発明の液滴吐出装置は、上記したヘッドキャップと、機能液滴吐出ヘッドと

、を備えたことを特徴とする。

## [0023]

この構成によれば、ヘッドキャップの機能を損なうことなく、省資源化を達成 することができる。また、機能液滴吐出ヘッドを適切に保全しておくことができ る。

## [0024]

本発明の液晶表示装置の製造方法は、上記した液滴吐出装置を用い、カラーフィルタの基板上に多数のフィルタエレメントを形成する液晶表示装置の製造方法であって、機能液滴吐出ヘッドに各色のフィルタ材料を導入し、ヘッドユニットを介して機能液滴吐出ヘッドを基板に対し相対的に走査し、フィルタ材料を選択的に吐出して多数のフィルタエレメントを形成することを特徴とする。

## [0025]

本発明の有機EL装置の製造方法は、上記した液滴吐出装置を用い、基板上の多数の絵素ピクセルにそれぞれEL発光層を形成する有機EL装置の製造方法であって、機能液滴吐出ヘッドに各色の発光材料を導入し、ヘッドユニットを介して機能液滴吐出ヘッドを基板に対し相対的に走査し、発光材料を選択的に吐出して多数のEL発光層を形成することを特徴とする。

#### [0026]

本発明の電子放出装置の製造方法は、上記した液滴吐出装置を用い、電極上に多数の蛍光体を形成する電子放出装置の製造方法であって、機能液滴吐出ヘッドに各色の蛍光材料を導入し、ヘッドユニットを介して機能液滴吐出ヘッドを電極に対し相対的に走査し、蛍光材料を選択的に吐出して多数の蛍光体を形成することを特徴とする。

#### [0027]

本発明のPDP装置の製造方法は、上記した液滴吐出装置を用い、背面基板上の多数の凹部にそれぞれ蛍光体を形成するPDP装置の製造方法であって、機能液滴吐出ヘッドに各色の蛍光材料を導入し、ヘッドユニットを介して機能液滴吐出ヘッドを背面基板に対し相対的に走査し、蛍光材料を選択的に吐出して多数の蛍光体を形成することを特徴とする。

## [0028]

本発明の電気泳動表示装置の製造方法は、上記した液滴吐出装置を用い、電極上の多数の凹部に泳動体を形成する電気泳動表示装置の製造方法であって、機能液滴吐出ヘッドに各色の泳動体材料を導入し、ヘッドユニットを介して機能液滴吐出ヘッドを電極に対し相対的に走査し、泳動体材料を選択的に吐出して多数の泳動体を形成することを特徴とする。

### [0029]

このように、上記した液滴吐出装置を、液晶表示装置の製造方法、有機EL(Electro-Luminescence)装置の製造方法、電子放出装置の製造方法、PDP(Plasma Display Panel)装置の製造方法および電気泳動表示装置の製造方法に適用することにより、適切に保全された機能液滴吐出ヘッドにより基板処理が適切に行われ、品質を向上させることができる。また、電子放出装置は、いわゆるFED(Field Emission Display)装置を含む概念である。

## [0030]

本発明のカラーフィルタの製造方法は、上記した液滴吐出装置を用い、基板上に多数のフィルタエレメントを配列して成るカラーフィルタを製造するカラーフィルタの製造方法であって、機能液滴吐出ヘッドに各色のフィルタ材料を導入し、ヘッドユニットを介して機能液滴吐出ヘッドを基板に対し相対的に走査し、フィルタ材料を選択的に吐出して多数のフィルタエレメントを形成することを特徴とする。

#### [0031]

この場合、多数のフィルタエレメントを被覆するオーバーコート膜が形成されており、フィルタエレメントを形成した後に、機能液滴吐出ヘッドに透光性のコーティング材料を導入し、ヘッドユニットを介して機能液滴吐出ヘッドを基板に対し相対的に走査し、コーティング材料を選択的に吐出してオーバーコート膜を形成することが、好ましい。

### [0032]

本発明の有機ELの製造方法は、上記した液滴吐出装置を用い、EL発光層を含む多数の絵素ピクセルを基板上に配列して成る有機ELの製造方法であって、

機能液滴吐出ヘッドに各色の発光材料を導入し、ヘッドユニットを介して機能液 滴吐出ヘッドを基板に対し相対的に走査し、発光材料を選択的に吐出して多数の EL発光層を形成することを特徴とする。

## [0033]

この場合、多数のEL発光層と基板との間には、EL発光層に対応して多数の 画素電極が形成されており、機能液滴吐出ヘッドに液状電極材料を導入し、ヘッ ドユニットを介して機能液滴吐出ヘッドを基板に対し相対的に走査し、液状電極 材料を選択的に吐出して多数の画素電極を形成することが、好ましい。

### [0034]

この場合、多数のEL発光層を覆うように対向電極が形成されており、EL発 光層を形成した後に、機能液滴吐出ヘッドに液状電極材料を導入し、ヘッドユニットを介して機能液滴吐出ヘッドを基板に対し相対的に走査し、液状電極材料を 選択的に吐出して対向電極を形成することが、好ましい。

## [0035]

本発明のスペーサ形成方法は、上記した液滴吐出装置を用い、2枚の基板間に 微小なセルギャップを構成すべく多数の粒子状のスペーサを形成するスペーサ形成方法であって、機能液滴吐出ヘッドにスペーサを構成する粒子材料を導入し、 ヘッドユニットを介して機能液滴吐出ヘッドを少なくとも一方の基板に対し相対的に走査し、粒子材料を選択的に吐出して基板上にスペーサを形成することを特徴とする。

#### [0036]

本発明の金属配線形成方法は、上記した液滴吐出装置を用い、基板上に金属配線を形成する金属配線形成方法であって、機能液滴吐出ヘッドに液状金属材料を導入し、ヘッドユニットを介して機能液滴吐出ヘッドを基板に対し相対的に走査し、液状金属材料を選択的に吐出して金属配線を形成することを特徴とする。

#### [0037]

本発明のレンズ形成方法は、上記した液滴吐出装置を用い、基板上に多数のマイクロレンズを形成するレンズ形成方法であって、機能液滴吐出ヘッドにレンズ 材料を導入し、ヘッドユニットを介して機能液滴吐出ヘッドを基板に対し相対的 に走査し、レンズ材料を選択的に吐出して多数のマイクロレンズを形成すること を特徴とする。

#### [0038]

本発明のレジスト形成方法は、上記した液滴吐出装置を用い、基板上に任意形状のレジストを形成するレジスト形成方法であって、機能液滴吐出ヘッドにレジスト材料を導入し、ヘッドユニットを介して機能液滴吐出ヘッドを基板に対し相対的に走査し、レジスト材料を選択的に吐出してレジストを形成することを特徴とする。

### [0039]

本発明の光拡散体形成方法は、上記した液滴吐出装置を用い、基板上に多数の 光拡散体を形成する光拡散体形成方法であって、機能液滴吐出ヘッドに光拡散材料を導入し、ヘッドユニットを介して機能液滴吐出ヘッドを基板に対し相対的に 走査し、光拡散材料を選択的に吐出して多数の光拡散体を形成することを特徴と する。

#### [0040]

このように、上記した液滴吐出装置を、カラーフィルタの製造方法、有機ELの製造方法、スペーサ形成方法、金属配線形成方法、レンズ形成方法、レジスト形成方法および光拡散体形成方法に適用することにより、各製造方法において品質の向上を図ることができる。

#### $[0\ 0\ 4\ 1]$

#### 【発明の実施の形態】

以下、添付の図面を参照して、本発明の一実施形態について説明する。本実施 形態は、いわゆるフラットパネルディスプレイの一種である有機EL装置の製造 ラインに本発明の液滴吐出装置を組み込んだものであり、複数の機能液滴吐出へ ッドに発光材料等の機能液を導入して、有機EL装置の発光素子を構成する各画 素の正孔注入/輸送層およびR・G・Bの各色発光層を形成するものである。

## [0042]

ここでは、まず有機EL装置の構造およびその製造方法を簡単に説明し、次に 製造ラインに組み込まれた液滴吐出装置とその周辺設備とからなる有機EL装置 の製造装置について説明する。

#### [0043]

図1は、有機EL装置の断面図を示した図である。図1に示すように、有機EL装置301は、基板311、回路素子部321、画素電極331、バンク部341、発光素子351、陰極361(対向電極)、および封止用基板371から構成された有機EL素子302に、フレキシブル基板(図示省略)の配線および駆動IC(図示省略)を接続したものである。回路素子部321は基板311上に形成され、複数の画素電極331が回路素子部321上に整列している。そして、各画素電極331間にはバンク部341が格子状に形成されており、バンク部341により生じた凹部開口344に、発光素子351が形成されている。陰極361は、バンク部341および発光素子351の上部全面に形成され、陰極361の上には、封止用基板371が積層されている。

## [0044]

有機EL素子を含む有機EL装置301の製造プロセスは、バンク部341を 形成するバンク部形成工程と、発光素子351を適切に形成するためのプラズマ 処理工程と、発光素子351を形成する発光素子形成工程と、陰極361を形成 する対向電極形成工程と、封止用基板371を陰極361上に積層して封止する 封止工程とを備えている。

#### [0045]

図2は、バンク部341を形成した基板311の断面図である。図1および図2に示すように、バンク部形成工程は、基板311に予め形成した回路素子部321上および画素電極331上の所定の位置に、無機物バンク層342と有機物バンク層343とからなるバンク部341を形成すると共に凹部開口344を形成するもので、バンク部341は、凹部開口344の位置が画素電極331の電極面332の形成位置に対応するように形成される。

### [0046]

ここでは、まず無機物バンク層 3 4 2 となる S i  $O_2$ 、T i  $O_2$ 等の無機物膜を C V D 法、コート法等により形成した後、エッチング等によりパターニングして 無機物バンク層 3 4 2 を形成し、次にフォトリングラフィー法等によりエッチン

グして有機物バンク層 3 4 3 を形成する。なお、凹部開口 3 4 4 は、無機物バンク層 3 4 2 による下部開口 3 4 6 と有機物バンク層 3 4 3 による上部開口 3 4 5 から構成されており、下部開口 3 4 6 が上部開口 3 4 5 よりも狭くなるように無機物バンク層 3 4 2 および有機物バンク層 3 4 3 を形成することが好ましい。また、無機物バンク層 3 4 2 は、発光層 3 5 3 (後述する)の発光領域を制御可能とするために、画素電極 3 3 1 の周縁部と重なるように形成する。

## [0047]

プラズマ処理工程は、凹部開口344に発光素子351を適切に形成するためになされるもので、画素電極331の表面に親液性の親液膜を形成する、または画素電極の表面を新液性に改質処理する親液化工程を行った後、バンク部341の表面に撥液性の撥液膜を形成する、またはバンク部341の表面を撥液性に改質処理する撥液化工程を行う。これらの工程は、大気雰囲気中でなされ、親液化工程は酸素を処理ガスとするO2プラズマ処理を行い、撥液化工程では4フッ化メタンを処理ガスとするCF4プラズマ処理を行う。

## [0048]

発光素子形成工程は、凹部開口344、すなわち画素電極331上に正孔注入 /輸送層352および発光層353を形成することにより発光素子351を形成 するもので、正孔注入/輸送層形成工程と発光層形成工程とを具備している。そ して、正孔注入/輸送層形成工程は、正孔注入/輸送層352を形成するための 第1組成物(機能液)を各画素電極331上に吐出する第1液滴吐出工程と、吐 出された第1組成物を乾燥させて正孔注入/輸送層352を形成する第1乾燥工 程とを有し、発光層形成工程は、発光層353を形成するための第2組成物(機 能液)を正孔注入/輸送層352の上に吐出する第2液滴吐出工程と、吐出され た第2組成物を乾燥させて発光層353を形成する第2乾燥工程とを有している

### [0049]

第1液滴吐出工程では、液滴吐出法により、正孔注入/輸送層形成材料を含む 第1組成物を電極面332上に吐出する。吐出された第1組成物滴は、親液化処 理された電極面332に広がり、さらに凹部開口344内に満たされる。なお、 ここで用いる第1組成物としては、例えば、ポリエチレンジオキシチオフェン(PEDOT)等のポリチオフェン誘導体とポリスチレンスルホン酸(PSS)等の混合物を極性溶媒に溶解させた溶液が挙げられる。極性溶媒としては、例えば、イソプロピルアルコール(IPA)、nーブタノール、γーブチロラクトン、Nーメチルピロリドン(NMP)、1,3ージメチルー2ーイミダゾリジノン(DMI)およびその誘導体、カルビトールアセテートおよびブチルカルビトールアセテート等のグリコールエーテル類等を用いることができる。

## [0050]

第1乾燥工程では、吐出された第1組成物を乾燥処理(熱処理)して、第1組成物に含まれる極性溶媒を蒸発させ、電極面332上に正孔注入/輸送層352を形成する。乾燥処理を行うと、主に無機物バンク層342および有機物バンク層343に近いところで第1組成物滴に含まれる極性溶媒の蒸発が起こり、極性溶媒の蒸発に併せて正孔注入/輸送層形成材料が濃縮されて析出する。そして、電極面332上での極性溶媒の蒸発速度は略均一であるため、電極面332上の極性溶媒が蒸発すると、電極面332上に正孔注入/輸送層の形成材料からなる均一な厚さの正孔注入/輸送層352が形成される。

#### $[0\ 0\ 5\ 1]$

第2液滴吐出工程では、液滴吐出法により、発光層形成材料を含む第2組成物を正孔注入/輸送層352上に吐出する。吐出された第2組成物滴は、正孔注入/輸送層352上に広がって、凹部開口344内に満たされる。この第2液滴吐出工程では、形成した正孔注入/輸送層352の溶解を防止するため、第2組成物の溶媒は正孔注入/輸送層352に対して不溶な非極性溶媒を用いる。具体的には、シクロヘキシルベンゼン、ジハイドロベンゼンフラン、トリメチルベンゼン、テトラメチルベンゼン等を第2組成物の溶媒として用いることができる。また、発光層形成材料としては、ポリフルオレン系高分子誘導体、(ポリ)パラフェニレンビニレン誘導体、ペリレン系色素、クマリン系色素、ローダミン系色素、あるいは上記高分子に有機EL材料をドープして用いることができる。例えば、ルブレン、ペリレン、9,10ージフェニルアントラセン、テトラフェニル、ブタジエン、ナイルレッド、クマリン6、キナクリドン等をドープすることによ

り用いることができる。

## [0052]

第2乾燥工程では、吐出された第2組成物に乾燥処理(熱処理)を施して、第 2組成物に含まれる非極性溶媒を蒸発させて、正孔注入/輸送層352上に発光 層353を形成する。

## [0053]

なお、発光層 3 5 3 を 1 色ずつ順に形成するために、第 2 液滴吐出工程および 発光層形成工程は繰り返し行われる。例えば、まず青色(B)の発光層 3 5 3 を 形成する第 2 組成物を用いて第 2 液滴吐出工程および発光層形成工程を行い、青 色 (B) の発光層 3 5 3 を形成する。同様に、赤色 (R)、緑色 (G)と順に発 光層 3 5 3 を形成する。ただし、発光層 3 5 3 を形成する順序は上記のものに限 られるものではなく、発光層形成材料に応じて形成する色の順序を決めてもよい

#### [0054]

また、正孔注入/輸送層 3 5 2 は、非極性溶媒に対する親和性が低いため、正孔注入/輸送層 3 5 2 上に溶媒として非極性溶媒を用いた第 2 組成物を吐出しても、正孔注入/輸送層 3 5 2 と発光層 3 5 3 とを密着させることができない虞や、発光層 3 5 3 を均一に塗布できない虞がある。そこで、本実施形態の製造プロセスにおいては、正孔注入/輸送層 3 5 2 上に発光層 3 5 3 を形成する前、すなわち第 2 液滴吐出工程の前に、正孔注入/輸送層 3 5 2 の表面における非極性溶媒および発光層形成材料に対する親和性を高める表面改質工程を行っている。表面改質工程では、表面改質用溶媒として、第 2 組成物に用いた非極性溶媒と同一溶媒またはこれに類する溶媒を用い、液滴吐出法、スピンコート法またはディップ法により表面改質用溶媒を正孔注入/輸送層 3 5 2 上に塗布した後、これを乾燥させる。

#### [0055]

対向電極形成工程は、発光層353および有機物バンク層343の全面に陰極361(対向電極)を形成するものである(図1参照)。なお、陰極361は、複数の材料を積層して形成してもよい。この場合、上部側(封止側)を下部側よ

りも仕事関数が高くすることが好ましい。

## [0056]

封止工程は、窒素、アルゴン、ヘリウム等の不活性ガス雰囲気中で、陰極36 1上に封止用基板371を積層するものである。そして、これらの工程を経て得 た有機EL素子302の陰極361をフレキシブル基板の配線に接続すると共に 、駆動ICに回路素子部321の配線を接続することにより、本実施形態の有機 EL装置301が得られる。

### [0057]

なお、上記した画素電極331や、プラズマ処理工程で形成される親液膜および撥液膜、対向電極形成工程で形成される陰極361等においても、それぞれに対応する液体材料を用いて、液滴吐出法で形成するようにしてもよい。

#### [0058]

次に、有機EL装置の製造装置について説明する。この有機EL装置の製造装置では、上述した有機EL装置の製造プロセスにおいて液滴吐出法が行われる工程、すなわち、発光素子形成工程(正孔注入/輸送層形成工程および発光層形成工程)と、表面改質工程とに対応して、機能液滴吐出ヘッド51に液体機能材料を吐出させながらこれを走査する液滴吐出装置1が用いられている。

#### [0059]

例えば、正孔注入/輸送層形成工程を行う正孔注入層形成設備Aは、第1液滴 (正孔注入層材料)を導入する機能液滴吐出ヘッド51を搭載した液滴吐出装置 1と、乾燥装置3と基板搬送装置2とを備えており、且つこれらを収容するチャンバ装置4を備えている。なお、チャンバ装置4には、不活性ガスの雰囲気中で 正孔注入/輸送層形成工程を行うための手段が設けられている。

#### [0060]

同様に、表面改質工程を行う表面改質設備Cおよび発光層を形成する発光層形成設備Bも、それぞれ、機能材料を導入する機能液滴吐出ヘッド51を搭載した液滴吐出装置1、乾燥装置3、基板搬送装置2およびこれらを収容すると共に、不活性ガスの雰囲気中で発光層形成工程を行うための手段が備えられたチャンバ装置4を備えている。なお、発光層形成設備Bにおいて、液滴吐出装置1、乾燥

装置3、基板搬送装置2およびチャンバ装置4は、色別(R・G・B)に3組備 えられている。

## $[0\ 0\ 6\ 1]$

有機EL装置の製造装置で用いられる各液滴吐出装置1は、それぞれ機能液滴吐出ヘッド51に導入する液体機能材料が異なるのみで、同一構造を有している。また、各乾燥装置3、各基板搬送装置2およびチャンバ装置4もそれぞれ同一の構造を有している。したがって、機能液滴吐出ヘッド51の交換や液体機能材料の供給系の交換における手間を無視すれば、任意の1組の設備(液滴吐出装置1、乾燥装置3、基板搬送装置2およびチャンバ装置4)で、有機EL装置の製造は可能である。そこで、図3における左端の1組の設備、すなわちB色の発光層を形成する液滴吐出装置1、乾燥装置3、基板搬送装置2およびチャンバ装置4を例に、各装置構成における一連の流れについて説明する。

#### [0062]

まず、図外の装置により上記のバンク部形成工程およびプラズマ処理工程を経た基板が、図3の左端に位置する基板移載装置5から基板搬送装置2に搬送される。次に、基板は、基板搬送装置2で方向および姿勢転換されて液滴吐出装置1に搬送され、液滴吐出装置1にセットされる。そして、チャンバ装置4内の不活性ガスの雰囲気中で第2液滴吐出工程が行われ、液滴吐出装置1は、その機能液滴吐出ヘッド51により、基板の多数の画素領域(凹部開口344)にB色の発光材料(液滴)を吐出する。

#### [0063]

発光材料が塗着した基板は、液滴吐出装置1から基板搬送装置2に受け渡され、乾燥装置3に導入される。乾燥装置3では、基板を所定時間、高温の不活性ガスの雰囲気に曝して、発光材料中の溶剤を気化させる(第2乾燥工程)。そして再度、基板を液滴吐出装置1に導入して、第2液滴吐出工程を行う。すなわち、第2液滴吐出工程と第2乾燥工程とを複数回繰り返し、発光層353が所望の膜厚になったところで、R色の発光層353を形成すべく基板は基板搬送装置2により搬送され、R色の発光層353が所望の膜厚まで形成されると、G色の発光層353を形成すべく搬送される。なお、R・G・Bの各色発光層353の形成

のための作業順は任意である。また、本実施形態においては、発光層353を形成するために第2液滴吐出工程と第2乾燥工程を繰り返し行っているが、これらの工程を1回で行うようにしてもよい。

## [0064]

以上を前提として、ここからは本願発明の主要部を構成する機能液滴吐出装置について説明する。図4は機能液滴吐出装置の斜視図、図5は機能液滴吐出装置の正面図、図6は機能液滴吐出装置の側面図である。液滴吐出装置1は、正孔注入/輸送層352や発光層353等を形成するために、液滴吐出装置1にセットされた基板Wの所定位置に、正孔注入層材料や発光層材料等の機能材料を含む機能液を吐出するものである。

### [0065]

図4に示すように、液滴吐出装置1は、機能液を吐出する機能液滴吐出ヘッド51を有して機能液を吐出するための吐出装置11と、吐出装置11に対して一体的に添設する付帯装置12とで構成されている。そして、付帯装置12には、吐出装置11に機能液を供給すると共に不要となった機能液を回収する機能液供給回収手段102と、各構成部品への駆動・制御用当の圧縮エアーを供給するエアー供給手段103と、吐出装置11の機能液滴吐出ヘッド51のメンテナンスに供するメンテナンス手段101と、吐出装置11および付帯装置12の各手段を制御する制御手段104とが設けられている。

#### [0066]

図4および図5に示すように、吐出装置11は、アングル材を方形に組んで構成された架台21と、架台21の下部に分散配置した複数(9個)のアジャストボルト付き支持脚を有している。架台21の上部には、固定部材によって石定盤24が固定されている。石定盤24は、基板Wおよび機能液滴吐出ヘッド51を精度良く移動させるX・Y移動機構81(後述する)に、周囲の環境条件や振動等により精度(特に平面度)上の狂いが生じないように支持するものであり、平面視長方形の中実の石材で構成されている。

## [0067]

図4および図6に示すように、付帯装置12は、隔壁を介して大小の2つの収

容室33、34を形成したキャビネット形式の機台本体32、機台本体32上に設けた移動テーブル35、移動テーブル35上に固定した共通ベース36、および機台本体32上の移動テーブル35から外れた端位置に設けたタンクベース37からなる共通機台31に各手段が設けられている。そして、共通ベース36にはメンテナンス手段101が載置され、タンクベース37には機能液供給回収手段102の給液タンク204が載置されており、機台本体32の小さいほうの収容室34にはエアー供給手段103の主要部が収容され、大きいほうの収容室33には機能液供給回収手段102のタンク類が収容されている。

## [0068]

機台本体32の下面には、アジャストボルト付きの6つの支持脚と4つのキャスタが設けられており、吐出装置11側には、吐出装置11の架台21と連結するための一対の連結ブラケット38が設けられている。これにより、吐出装置11と付帯装置12(共通機台31)とが一体化され、且つ必要に応じて付帯装置12を分離し、移動できるようになっている。

## [0069]

またこの他にも、図示は省略したが、基板Wの位置を認識する基板認識カメラや、吐出装置11のヘッドユニット41 (後述する)の位置確認を行うヘッド認識カメラ、各種インジケータ等の付帯装置12が設けられており、これらも制御手段104によりコントロールされている。

#### [0070]

ここで、液滴吐出装置1の一連の動作を簡単に説明する。まず、機能液を吐出する前の準備として、ヘッド認識カメラによるヘッドユニット41の位置補正が行われた後、基板認識カメラによる基板Wの位置補正がなされる。次に、基板Wを主走査方向(X軸方向)に往復動させると共に複数の機能液滴吐出ヘッド51を駆動させて、基板Wに対する機能液滴の選択的な吐出動作が行われる。そして、基板Wを復動させた後、ヘッドユニット41を副走査方向(Y軸方向)に移動させ、再度基板Wの主走査方向への往復移動と機能液滴吐出ヘッド51の駆動が行われる。なお、本実施形態では、ヘッドユニット41に対して、基板Wを主走査方向に移動させるようにしているが、ヘッドユニット41を主走査方向に移動

させる構成であってもよい。また、ヘッドユニット41を固定とし、基板Wを主 走査方向および副走査方向に移動させる構成であってもよい。

### [0071]

次に、本願発明と特に関連する吐出装置11および付帯装置12のメンテナンス手段101、機能液供給回収手段102、および制御手段104について順に説明する。吐出装置11は、基板Wの所定位置に機能液滴を吐出するもので、複数の機能液滴吐出ヘッド51を搭載したヘッドユニット41と、ヘッドユニット41を支持するメインキャリッジ71と、石定盤24に支持されて、基板Wを主走査させると共にメインキャリッジ71を介してヘッドユニット41を副走査させるX・Y移動機構81とを備えている。

### [0072]

ヘッドユニット41は、図7および図8に示すように、サブキャリッジ42、サブキャリッジ42から下方に後述のノズル面58を突出させた複数個(12個)の機能液滴吐出ヘッド51、および各機能液滴吐出ヘッド51をサブキャリッジ42に個々に取り付けるための複数個(12個)のヘッド保持部材61から構成されている。なお、12個の機能液滴吐出ヘッド51は6個ずつに二分され、基板Wに対して機能液の十分な塗付密度を確保するために所定角度傾けて配設されている。また、各6個の機能液滴吐出ヘッド51は、副走査方向に対して相互に位置ずれして配設され、12個の機能液滴吐出ヘッド51の全吐出ノズル59(後述する)が副走査方向において連続(一部重複)するようになっている。なお、基板Wに対し機能液滴吐出ヘッド51を専用部品とすれば、機能液滴吐出ヘッド51をあえて傾けてセットする必要はない。

#### [0073]

サブキャリッジ42には、各機能液滴吐出ヘッド51と液体供給回収手段102の給液タンク204を配管接続するための配管ジョイント43が設けられており、配管ジョイント43には、一端に各機能液滴吐出ヘッド51と接続した配管アダプタ45からのヘッド側配管部材を接続し、もう一端には給液タンク204からの装置側配管部材を接続するための12個のソケット44が設けられている。また、サブキャリッジ42は、ヘッド認識カメラで認識されて、ヘッドユニッ

ト41の位置決めをする際の基準と成る一対の基準ピン46を有している。

#### [0074]

図9(a)は機能液滴吐出ヘッドの斜視図、図9(b)は機能液滴吐出ヘッド周辺の断面図である。図9に示すように、機能液滴吐出ヘッド51は、いわゆる2連のものであり、ヘッド基板Wに、配管アダプタ45と接続する2連の接続針54を有する機能液導入部53と、2連のポンプ部56と2列の吐出ノズル59が形成されたノズル面58を有するノズル形成プレート57とから構成されるヘッド本体55とが設けられている。ヘッド本体55内部には、機能液で満たされるヘッド内流路が形成されており、ポンプ部56の作用により、吐出ノズル59から機能液滴を吐出する。

## [0075]

メインキャリッジ71は、ヘッドユニット41を遊嵌するための方形の開口を 有しており、ヘッドユニット41を位置決め固定するようになっている。そして 、メインキャリッジ71には、基板Wを認識するための基板認識カメラが配設さ れている。

#### [0076]

X・Y移動機構81は、石定盤24の長辺に沿う中心線に軸線を合致させて固定されたX軸テーブル82と、石定盤24の短辺に沿う中心線に軸線を合致させたY軸テーブル91とを有している。

#### [0077]

X軸テーブル82は、基板Wをエアー吸引により吸着セットする吸着テーブル83と、吸着テーブル83を支持するθテーブル84と、θテーブル84をX軸方向にスライド自在に支持するX軸エアースライダ85と、θテーブル84を介して吸着テーブル83上の基板WをX軸方向に移動させるX軸リニアモータ(図示省略)と、X軸エアースライダ85に併設したX軸リニアスケール87とで構成されている。機能液滴吐出ヘッド51の主走査は、X軸リニアモータの駆動により、基板Wを吸着した吸着テーブル83およびθテーブル84が、X軸エアースライダ85を案内にしてX軸方向に往復移動することにより行われる。

#### [0078]

Y軸テーブル91は、メインキャリッジ71を吊設するブリッジプレート92と、ブリッジプレート92を両持ちで且つY軸方向にスライド自在に支持する一対のY軸スライダ93と、Y軸スライダ93に併設したY軸リニアスケール94と、一対のY軸スライダ93を案内してブリッジプレート92をY軸方向に移動させるY軸ボールねじ95と、Y軸ボールねじ95を正逆回転させるY軸モータ(図示省略)とを備えている。また、一対のY軸スライダ93の両側に位置して一対のY軸ケーブルベアがそれぞれボックス(図示省略)に収容した状態で配設されている。Y軸モータはサーボモータで構成されており、Y軸モータが正逆回転すると、Y軸ボールねじ95を介してこれに螺合しているブリッジプレート92が一対のY軸スライダ93を案内にしてY軸方向に移動する。すなわち、ブリッジプレート92の移動に伴い、メインキャリッジ71(ヘッドユニット41)がY軸方向の往復移動を行い、機能液滴吐出ヘッド51の副走査が行われる

## [0079]

次に、付帯装置12のメンテナンス手段101について説明する。メンテナンス手段101は、機能液滴吐出ヘッド51を保守して、機能液滴吐出ヘッド51 が適切に機能液を吐出できるようにするもので、クリーニングユニット111、ワイピングユニット181、およびフラッシングユニット191を備えている。

#### [0800]

先ず、図10および図11を参照して、クリーニングユニット111について 説明する。図10は、クリーニングユニットの斜視図、図11はクリーニングユニットの断面図である。クリーニングユニット111は、ヘッドユニット41の いわゆるクリーニングを行うもので、12個の機能液滴吐出ヘッド51に対応して12個のヘッドキャップ113をベースプレート116上に設置したキャップ ユニット112と、キャップユニット112を支持する支持部材151と、支持部材151を介してキャップユニット112を昇降させる昇降機構161とを備え、各ヘッドキャップ113を対応する各機能液滴吐出ヘッド51のノズル面58に密着させることができるようになっている。更に、各ヘッドキャップ113は、吸引ポンプ141に接続された吸引通路162を介して12本に分岐させた 分岐吸引通路162aに接続されている。各分岐吸引通路162aには、ヘッド

キャップ113側から順に液体センサ152と圧力センサ153と吸引用開閉弁154とが設けられている。

## [0081]

図13および図14に示すように、ヘッドキャップ113は、機能液滴吐出ヘッド51のノズル面58に密着するシール部材124を有するキャップ本体114と、キャップ本体114を支持するキャップホルダ115とを有している。そして、キャップ本体114は、一対のばね128、128により付勢された状態でキャップホルダ115に支持されており、ヘッドキャップ113が機能液滴吐出ヘッド51のノズル面58に密着したときに、キャップ本体114がキャップホルダ115に僅かに沈むように構成されている。このヘッドキャップ113は、クリーニング実施時に機能液滴吐出ヘッド51のノズル面58を封止し、吸引動作を行うように構成されている。

## [0082]

ベースプレート 116 には、ヘッドユニット 41012 個の機能液滴吐出ヘッド 51 と同方向に傾斜した 12 個のヘッドキャップ 113 が固定される。ヘッドユニット 41 と対峙する面上には、12 個のヘッドキャップ 113 に対峙して 12 個の取付け開口 141 が形成されると共に、この取付け開口 141 を含むように 12 個の浅溝 142 が形成されている。各ヘッドキャップ 113 は、下部を取付け開口 141 に挿入され、その浅溝 142 に位置決めされた状態で、浅溝 142 にネジ止めされている(図 12 参照)。

## [0083]

支持部材151は、上端にキャップユニット112を支持する支持プレート153を有する支持部材本体152と、支持部材本体152を上下方向にスライド自在に支持するスタンドとを備えている。支持プレート153の長手方向の両側下面には、一対のエアーシリンダ156が固定されており、この一対のエアーシリンダ156で昇降される操作プレート157を設けて、操作プレート157上に各ヘッドキャップ113の大気開放弁131の操作部に係合するフック158を取り付けている。

## [0084]

昇降機構161は、スタンド154のベース部155に立設したエアーシリンダ156から成る下段の昇降シリンダ162と、このシリンダで昇降されるプレート上に立設したエアーシリンダ156から成る上段の昇降シリンダ163とを備えており、両昇降シリンダ162、163の選択作動でキャップユニット112の上昇位置を、ヘッドキャップ113のシール部材124を機能液滴吐出ヘッド51のノズル面58に密着させる第1位置と、ヘッドキャップ113のシール部材124と機能液滴吐出ヘッド51のノズル面58との間に僅かな隙間が空く第2位置と、で切り替え自在としている。

## [0085]

また、上述したように、機能液滴吐出ヘッド51のノズル面58に密着して吸引動作を行うヘッドキャップ113は、キャップ本体114と、キャップホルダ115とを有している。また、ヘッドキャップ113には、キャップ本体114を上方(密着方向)に付勢する一対のコイルばね128、128と、上記の分岐吸引通路162aに連なる接続継手135と、上記の大気開放弁131が組み込まれている。

## [0086]

図13ないし図15に示すように、キャップ本体114は、上面に吸収材収容部121aを形成したキャップベース121と、吸収材収容部121aに充填した機能液吸収材122を押さえる吸収材押さえ123と、吸収材収容部121aの上側に配設したシール部材124と、シール部材124をキャップベース121に固定するシール固定部材125とで構成され、全体として方形細長形状に形成されている。

## [0087]

図13ないし図15に示すキャップベース121は、ステンレス等の耐食性材料で構成されており、上部に表面から突出するように吸収材収容部121aが形成され、下部の長手方向の両端部にキャップホルダ115に係合する一対の脚片部121dが形成されている。吸収材収容部121aは、機能液吸収材122を収容する凹溝121bと、凹溝121aを画成すると共にキャップベース121から突出した環状周縁部121cとから成り、凹溝121bの底部位には接続継

手135に連なる吸引口139と、大気開放弁131に連なる大気流入口138と、が形成されている。

#### [0088]

機能液吸収材122は、材質の異なる2種類の機能液吸収材122a、122bを積層して構成されており、吸引口139および大気流入口138に面する部分には、小穴がそれぞれ形成されている。なお、機能液吸収材122は、2層構造に限らず単層構成または多層構成にしてもよい。また、機能液吸収材122は、例えばカラーフィルタの製造装置に用いる場合にはPVA(ポリビニルアルコール)フォームを、有機ELの製造装置に用いる場合はPE(ポリエチレン)樹脂性の材料を用いることが好ましい。

#### [0089]

吸収材押さえ123は、ステンレスの薄板を加工したものであり、方形の枠状部123aと、枠状部123aを横断するように設けた複数 (3つ) の桟状部123bとで、一体に形成されている。この場合、吸収材押さえ123は、例えば板厚が0.3mm程度のステンレス板をワイヤーソーなど切り抜き、枠状部123aや桟状部123bを最大限細幅 (0.3mm程度) に仕上げるようにしている。特に、桟状部123bの幅を細く形成することで、桟状部123b上面に機能液が残留するのを防止することができる。

#### [0090]

このように構成された吸収材押さえ123は、機能液吸収材122を上側から押さえた状態で、その周縁部、すなわち枠状部123aが吸収材収容部121aの環状周縁部121cに着座するように設けられている。また、この状態で両桟状部123bは、上記の両小穴を逃げ、機能液吸収材122の中間部を押さえている。これにより、機能液吸収材122が膨潤してもこれを平坦に押さえることができる。

#### [0091]

シール部材124は、ゴムや樹脂で構成されており、全吐出ノズル59を包含してノズル面58に密着する環状突出部124aと、吸収材押さえ123を押さえる環状押圧部124bと、キャップベース121に固定される環状固定部12

4 c とで、断面クランク状に一体に環状に形成されている。すなわち、吸収材押さえ123を挟んで、吸収材収容部121aの環状周縁部121cに対向するように環状押圧部124bが設けられ、この環状押圧部124bの直上部に環状突出部124aが形成されている。これにより、機能液滴吐出ヘッド51のノズル面58に密着したシール部材124 (環状突出部124a)の密着反力が、吸収材収容部121aの環状周縁部121cとの間に吸収材押さえ123を挟み込むように作用し、吸収材押さえ123を安定に保持することができる。

## [0092]

シール固定部材125は、ステンレス等で構成され、キャップベース121の 上面の輪郭と略同形状の方形環状に形成され、且つ上面の周縁部は傾斜させるようにして面取りされている。シール固定部材125の内周縁は、シール部材124の環状固定部124cを押さえており、この状態でシール固定部材125は、キャップベース121にネジ止めされている。

## [0093]

ここで、図16を参照して、キャップ本体114の組立て手順について簡単に 説明する。先ず、キャップベース121の吸収材収容部121aに機能液吸収材 122を敷設した後、機能液吸収材122を押さえるようにして吸収材押さえ1 23を、吸収材収容部121aの環状周縁部121cに着座させる。次に、シール部材124を、その環状押圧部124bで吸収材押さえ123の周縁部を押さえるように取り付け、最後に、このシール部材124の環状固定部124cを、シール固定部材125によりキャップベース121に押し付け、この状態でシール固定部材125をキャップベース121にねじ止めする。

## [0094]

このようにキャップ本体114は、キャップベース121を受けとして、機能 液吸収材122、吸収材押さえ123、シール部材124およびシール固定部材125の順で、押圧固定する構造であるため、シール固定部材125の固定ネジを取り外すだけでキャップ本体114を個々の構成部材に容易に分解し、再度組み込むことが可能となる。このため、機能液吸収材122および他の構成部材に 劣化や破損が生じた場合に、交換の対象となる構成部材のみを個々に交換するこ

とができる。

## [0095]

また、このように構成されたキャップ本体114は、その長手方向の下面の2箇所に当接した一対のコイルばね128、128により、上動端を位置規制された状態で上方に付勢されている。すなわち、キャップ本体114は、キャップホルダ115に対し上下方向にスライド自在に取り付けられ、且つこの状態で、キャップベース121の両の脚片部121dでキャップホルダ115に上動端を位置規制されている。

## [0096]

キャップホルダ115は、細長形状のホルダ本体127と、ホルダ本体127の長手方向の両端部上面にネジ止めした一対の位置規制ブロック126とから成り、ステンレス等で形成されている。ホルダ本体127は、その中央部に上記の接続継手135および大気開放弁131が臨む接続用開口を有すると共に、接続用開口に面して、一対のコイルばね128、128を保持する一対のピン129、129を有している。また、ホルダ本体127の上面は、長手方向に僅かに傾斜する傾斜面となっている。

## [0097]

各位置規制ブロック126には、キャップ本体114側にキャップベース121の脚片部121dが係合する係合溝126aが形成されている。係合溝126aの上面はコイルばね128、128に付勢されたキャップ本体114の位置規制面となっており、両側面はキャップ本体114のスライドガイド面となっている。すなわち、各位置規制ブロック126のキャップ本体114側の上部126bが、位置規制のための規制突部となっている。

## [0098]

ホルダ本体127の上面に固定した両位置規制ブロック126は、ホルダ本体127の上面の傾斜に従って僅かに傾斜している。このため、この両位置規制ブロック126に位置規制されているキャップ本体114は、一対のコイルばね128、128に付勢された状態で、僅かに傾いてキャップホルダ115に保持さている。したがって、ヘッドキャップ113を機能液滴吐出ヘッド51のノズル

面58に押し付けたときには、一対のコイルばね128、128により、シール部材124がノズル面58に倣って密着し、機能液滴吐出ヘッド51のノズル面58を確実に封止する。また、僅かに傾いた状態のキャップ本体114は、機能液滴吐出ヘッド51から引き離されるときに、ノズル面58に対しシール部材124が片側から離れるため、ヘッドキャップ113内の機能液が飛散することがない。

## [0099]

接続継手135は、上記の吸引口139に連なる短管136と、短管136の下端部に接続したL字継手137とで構成されており、このL字継手137を介して上記の吸引用の分岐吸引通路162aに接続されている。すなわち、キャップ本体114は、吸引用の分岐吸引通路162aを介して吸引ポンプ155に接続され、さらに吸引ポンプ155を介して再利用タンク232に接続されている(いずれも図17を参照)。

## [0100]

大気開放弁131は、上記の大気流入口138に連なると共にキャップベース121を貫通するスリーブ141と、スリーブ141の下端部に拡開形成した弁座142と、弁座142に収容したゴム製の弁体143と、弁体143を接着保持する弁操作ロッド146と、弁操作ロッド146に螺合した係合リング145とを備えている。弁操作ロッド146は、キャップベース121の下面から延びるロッド支持部材147に対し、上下方向にスライド自在に取り付けられる一方、ロッド支持部材147に組み込んだ弁ばね144により、閉弁方向に(上方)に付勢されている。

## [0101]

係合リング145には、上記のフック158が係合しており、エアーシリンダ156によりフック158が下動すると、弁操作ロッド146を介して弁体143が下動し、大気開放弁131が開弁状態となる。一方、弁ばね144によりフック158が上動すると、弁操作ロッド146を介して弁体143が上動し、大気開放弁131が閉弁状態となる。すなわち、機能液の吸引動作の最終段階で、大気開放弁131を引き下げて開弁することにより、機能液吸収材122に含浸

されている機能液も吸引できるようにしている。

## [0102]

上述したように構成されたクリーニングユニット111は、移動テーブル35によりヘッドユニット41のY軸方向移動軌跡に交差する位置に移動しており、これに対しヘッドユニット41がクリーニングユニット111の直上部に臨むクリーニング位置にY軸テーブル91により移動する。ここで、昇降機構161の下段の昇降シリンダ162の作動によりキャップユニット112が第1位置に上昇し、ヘッドユニット41の12個の機能液滴吐出ヘッド51に、下側から12個のヘッドキャップ113を押し付ける。各機能液滴吐出ヘッド51に押し付けられた各ヘッドキャップ113は、自身の2つのばね128、128に抗してそのキャップ本体114がキャップホルダ115に幾分沈み込み、そのシール部材124が機能液滴吐出ヘッド51のノズル面58に均一に密着する。

## [0103]

続いて、吸引ポンプ155を駆動すると共に、吸引用の各分岐吸引通路162aに介設した吸引用開閉弁154を開弁し、各機能液滴吐出ヘッド51の全吐出ノズル59から各ヘッドキャップ113を介して液体材料を吸引する。そして、吸引完了の直前に大気開放弁131を開弁し、その後吸引用開閉弁154を閉弁して吸引を完了する。吸引動作が完了したら、キャップユニット112を下降端位置に下降させる。また、装置の稼動を停止しているとき等のヘッド保管時には、キャップユニット112を第1位置に上昇させ、各機能液滴吐出ヘッド51を各ヘッドキャップ113で封止して、保管状態とするキャッピングが成される。

## [0104]

ワイピングユニット181は、複数の機能液滴吐出ヘッド51の拭き取りを行う機能を備え、共通ベース36上に突き合わせた状態で配設された巻き取りユニット182と、拭き取りユニット184とから構成されている。ワイピングユニット181は、ヘッドユニット41の上記クリーニングが完了すると、クリーニングユニット111の直上部に停止しているヘッドユニット41に対し、繰出しリール(図示省略)からワイピングシートを送り出すと共に、洗浄液噴霧ヘッド(図示省略)で洗浄液を噴霧し、移動テーブル35により全体としてX軸方向に

移動しながら、拭取りローラ(図示省略)を用いて各機能液滴吐出ヘッド51の ノズル面58を拭き取る。

## [0105]

次に、フラッシングユニット191について説明する。フラッシングユニット191は、X軸ケーブルベアのボックス上に配設され、X軸ケーブルベア上に固定したスライドベースと、スライドベース上に進退自在に設けた長板状のスライダと、スライダの両端部に固定した一対のフラッシングボックス253,253と、各フラッシングボックス253内に敷設した一対の機能液吸収材254,254とで構成されている。このような構成のフラッシングユニット191は、6テーブル84と共にフラッシングユニット191が往道(復道)して行くと、右側(左側)のフラッシングボックス(図示省略)の直上をヘッドユニット41が通過するときに、各機能液滴吐出へッド51が順にフラッシング動作を行い、ヘッドユニット41は通常の液滴吐出動作に移行する。

#### [0106]

また、フラッシングは、液滴の吐出が或る程度の時間休止されるときにも行う必要がある、ヘッドユニット41はキャップユニット112の直上部に臨むクリーニング位置に移動し、各機能液滴吐出ヘッド51から各ヘッドキャップ113に向けてフラッシングを行う。この場合、ヘッドキャップ113のシール部材124と機能液滴吐出ヘッド51のノズル面58との間に僅かな隙間が空く上記第2位置に上昇させフラッシングを行う。フラッシングによって噴霧された機能液はヘッドキャップ113内に設けられた機能液吸収材122に吸収されると共に、ヘッドキャップ113に開設された吸引口139を介して吸引ポンプ141により吸引される。

## [0107]

ところで、液滴吐出装置に新たなヘッドユニット41を投入したときは、機能 液滴吐出ヘッド51のヘッド内流路が空になっているため、液滴吐出作業を開始 する前に、ヘッド内流路に機能液を充填することが必要になる。この場合、給液 タンク204からの機能液の供給は僅かな水頭圧でしか行われないため、ヘッド 内流路に機能液を充填するには吸引が必要になる。そこで、機能液充填作業に際 しては、ヘッドユニット41をクリーニング位置に移動し、キャップユニット1 12を上記第1位置に上昇させて、各機能液滴吐出ヘッド51のノズル面58に各ヘッドキャップ113を密着させ、給液タンク204内の機能液を各ヘッドキャップ113を介して作用される吸引ポンプ141からの吸引力で各機能液滴吐出ヘッド51のヘッド内流路に充填する。

## [0108]

また、ヘッドキャップ113による吸引を行ったときに、ヘッド内流路で機能液の流速が低下し、ヘッド内流路に残留する気泡の影響で液滴の吐出不良を生ずるのを防ぐために、給液用の各分岐供給通路161aには、供給用開閉弁151を介設して吸引用の各分岐吸引通路162aに液体センサ152を設けている。この液体センサ152は、液体充填開始後ヘッドキャップ113まで機能液が吸引されると、これを検知し、ヘッドキャップ113による吸引を継続したまま対応する供給用開閉弁151を一時的に閉弁し、機能液の流動を円滑に行っている。

## [0109]

以上に述べた液滴吐出装置は、本実施形態で説明した有機EL装置の製造装置の他にも、液晶表示装置のカラーフィルタといった液滴吐出法で製造する液滴吐出装置においても同様に適用できる。

#### [0110]

例えば、液晶表示におけるカラーフィルタの製造方法では、複数の機能液滴吐出ヘッド51にR、G、B各色のフィルタ材料を導入し、複数の機能液滴吐出ヘッド51を主走査および副走査し、フィルタ材料を選択的に吐出して、基板上に多数のフィルタエレメントを形成する。加えて、上記と同様の方法で、多数のフィルタエレメントを被覆するオーバーコート膜を形成してもよい。

#### [0111]

さらに、これと同様にして、本実施形態の液滴吐出装置1を、他のデバイスの製造方法、例えば電子放出装置の製造方法、PDP装置の製造方法および電気泳動表示装置の製造方法等に適用することができる。

#### [0112]

電子放出装置の製造方法では、複数の機能液滴吐出ヘッド51にR、G、B各色の蛍光材料を導入し、複数の機能液滴吐出ヘッド51を主走査および副走査し、蛍光材料を選択的に吐出して、電極上に多数の蛍光体を形成する。

### [0113]

PDP装置の製造方法では、複数の機能液滴吐出ヘッド51にR、G、B各色の蛍光材料を導入し、複数の機能液滴吐出ヘッド51を主走査および副走査し、蛍光材料を選択的に吐出して、背面基板上の多数の凹部にそれぞれ蛍光体を形成する。

#### [0114]

電気泳動表示装置の製造方法では、複数の機能液滴吐出ヘッド51に各色の泳動体材料を導入し、複数の機能液滴吐出ヘッド51を主走査および副走査し、泳動体材料を選択的に吐出して、電極上の多数の凹部にそれぞれ蛍光体を形成する。なお、帯電粒子と染料とからなる泳動体は、マイクロカプセルに封入されていることが好ましい。

## [0115]

いっぽう、本実施形態の液滴吐出装置1は、スペーサ形成方法、金属配線形成 方法、レンズ形成方法、レンズ製造方法、レジスト形成方法、及び光拡散体形成 方法等にも、適用可能である。

#### [0116]

スペーサ形成方法は、2枚の基板間に微小なセルギャップを構成すべく多数の 粒子状のスペーサを形成するものであり、スペーサを構成する粒子材料を液中に 分散させて調整した機能液を複数の機能液滴吐出ヘッド51に導入し、複数の機 能液滴吐出ヘッド51を主走査および副走査し、機能液を選択的に吐出して、少 なくとも一方の基板上にスペーサを形成する。例えば、上記の液晶表示装置や電 気泳動表示装置における2枚の基板間にセルギャップを構成する場合に有用であ り、その他この種の微細なキャップを必要とする半導体製造技術に適用すること ができる。

#### [0117]

金属配線形成方法では、複数の機能液滴吐出ヘッド51に液状金属材料を導入

し、複数の機能液滴吐出ヘッド51を主走査および副走査し、液状金属材料を選択的に吐出して、基板上に金属配線を形成する。例えば、上記の液晶表示装置におけるドライバと各電極とを接続する金属配線や、上記有機EL装置におけるTFT等と各電極とを接続する金属配線に適用してこれらのデバイスを製造することができる。また、この種のフラットディスプレイの他、一般的な半導体製造技術に適用できることは言うまでもない。

## [0118]

レンズの形成方法では、複数の機能液滴吐出ヘッド51にレンズ材料を導入し、複数の機能液滴吐出ヘッド51を主走査および副走査し、レンズ材料を選択的に吐出して、透明基板上に多数のマイクロレンズを形成する。例えば、上記FED装置におけるビーム収束用のデバイスを製造する場合に適用可能である。また、各種光デバイスの製造技術にも適用可能である。

# [0119]

レンズの製造方法では、複数の機能液滴吐出ヘッド51に透光性のコーティング材料を導入し、複数の機能液滴吐出ヘッド51を主走査および副走査し、コーティング材料を選択的に吐出して、レンズの表面にコーティング膜を形成する。

# [0120]

レジスト形成方法では、複数の機能液滴吐出ヘッド51にレジスト材料を導入 し、複数の機能液滴吐出ヘッド51を主走査および副走査し、レジスト材料を選 択的に吐出して、基板上に任意形状のフォトレジストを形成する。例えば、上記 の各種表示装置におけるバンクの形成はもとより、半導体製造技術の主体をなす フォトリソグラフィー法において、フォトレジストの塗布に広く適用可能である

# $[0.1 \cdot 2.1]$

光拡散体形成方法では、複数の機能液滴吐出ヘッド51に光拡散材料を導入し、複数の機能液滴吐出ヘッド51を主走査および副走査し、光拡散材料を選択的に吐出して、基板上に多数の光拡散体を形成する。この場合も、各種光デバイスに適用可能であることはいうまでもない。

# [0122]

## 【発明の効果】

以上のように、本発明のヘッドキャップによれば、封止動作などの本来の機能 を損なうことなく、機能液吸収材を容易に交換することができ、機能液滴吐出ヘッドを適切に保全することができる。

## [0123]

また、本発明の機能液吐出装置によれば、機能液滴吐出ヘッドを適切に保全することができるため、信頼性を高めることができる。

#### [0124]

一方、本発明の液晶表示装置の製造方法、有機EL装置の製造方法等の各種製造方法によれば、液滴吐出装置を介して製造方法の信頼性を高めることができる

## 【図面の簡単な説明】

## 【図1】

本発明の一実施形態における有機EL装置の縦断面図である。

### 【図2】

有機EL装置の製造方法において、バンク部形成工程を経てバンク部を形成した基板の断面図である。

#### 【図3】

実施形態にかかる有機EL装置の製造方法における発光層形成設備の模式図である。

#### 【図4】

本実施形態における機能液滴吐出装置の外観斜視図である。

## 【図5】

本実施形態における機能液滴吐出装置の正面図である。

#### 【図6】

本実施形態における機能液滴吐出装置の右側面図である。

### 【図7】

ヘッドユニットの平面図である。

#### 図8

ヘッドユニットの正面図である。

## 【図9】

(a) は機能液滴吐出ヘッドの外観斜視図、(b) は機能液滴吐出ヘッドを配管アダプタに装着したときの断面図である。

### 【図10】

メンテナンスユニットの外観斜視図である。

## 【図11】

メンテナンスユニットの正面図である。

## 【図12】

メンテナンスユニットの平面図である。

## 【図13】

ヘッドキャップの全体斜視図である。

# 図14】

ヘッドキャップの断面図である。

## 【図15】

ヘッドキャップの部分拡大断面図である。

#### 【図16】

ヘッドキャップの分解斜視図である。

## 【図17】

機能液滴吐出ヘッド、これに接続される機能液供給系、およびクリーニングユニットの模式図である。

# 【符号の説明】

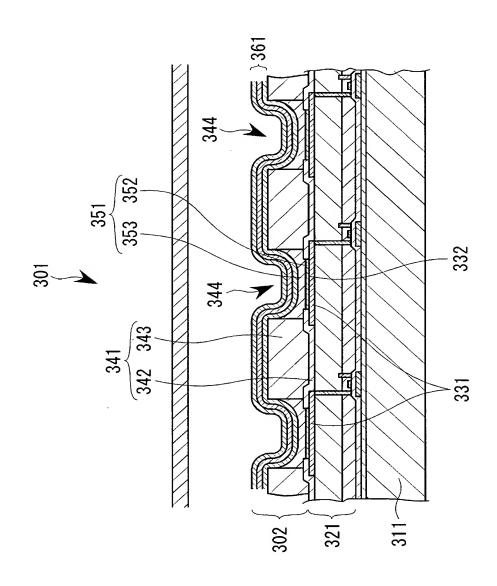
1	液滴吐出装置	1 1	吐出装置
4 1	ヘッドユニット	5 1	機能液滴吐出ヘッド
5 8	ノズル面	5 9	吐出ノズル
1 0 4	制御手段	1 1 1	クリーニングユニット
1 1 2	キャップユニット	1 1 3	ヘッドキャップ
1 1 5	キャップホルダ	1 2 1	キャップベース
1 2 1 a	吸収材収容部	1 2 1 b	凹溝

- 121c 環状周縁部
- 123 吸収材押さえ
- 123b 桟状部
- · 1 2 4 a 環状突出部
  - 124c 環状固定部
    - 126 位置規制ブロック
    - 127 ホルダ本体
      - W 基板 (ワーク)

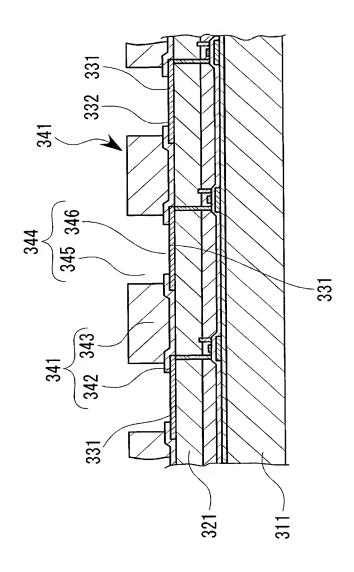
- 122 機能液吸収材
- 123a 枠上部
- 124 シール部材
- 124b 環状押圧部
  - 125 シール固定部材
- 126b 上部
  - 128 コイルばね

【書類名】 図面

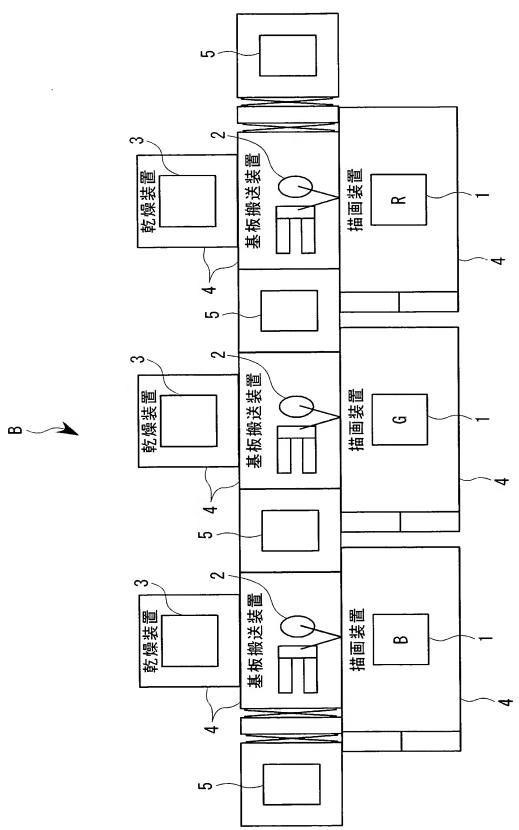
【図1】



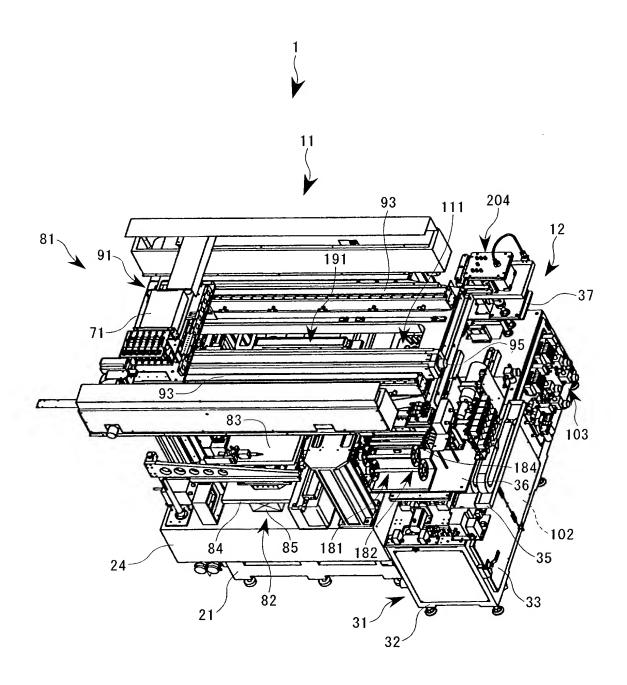
【図2】



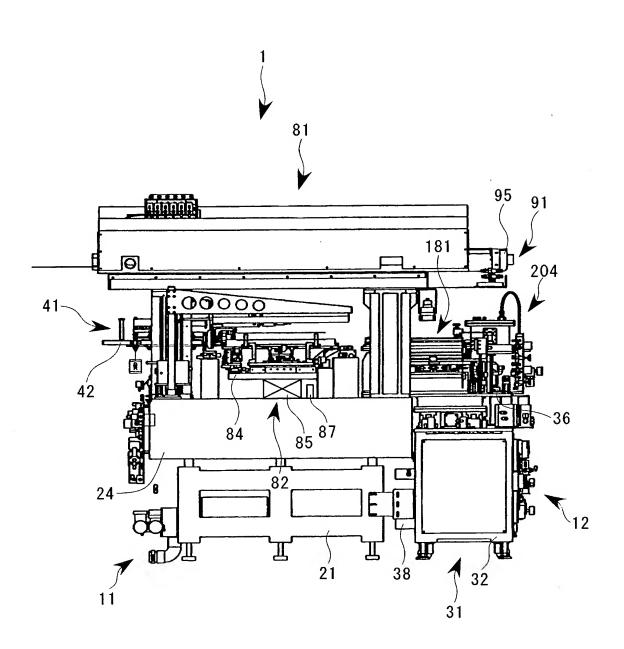
【図3】



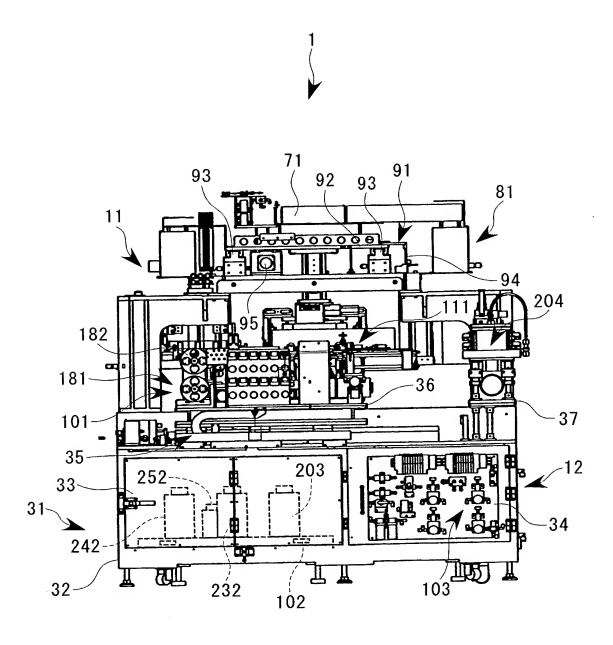
【図4】



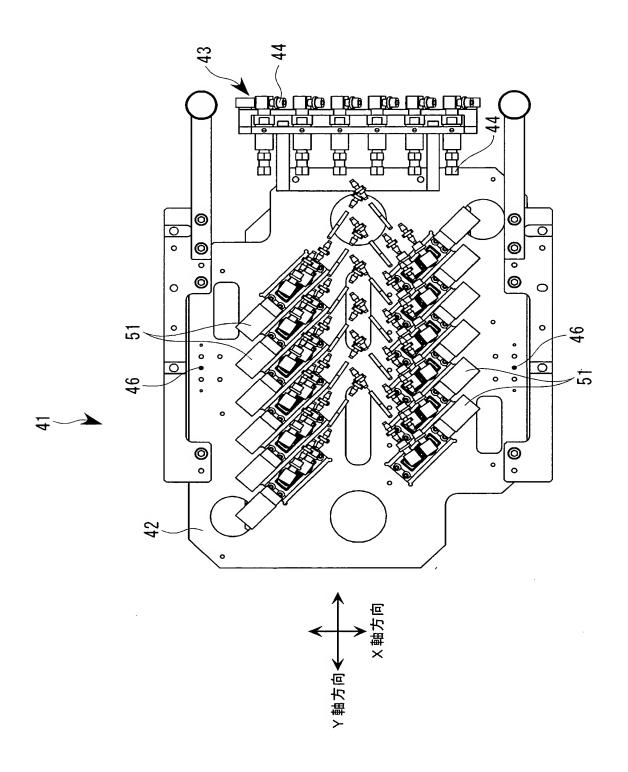
【図5】



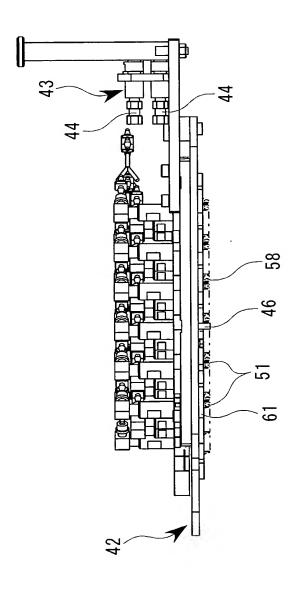
【図6】



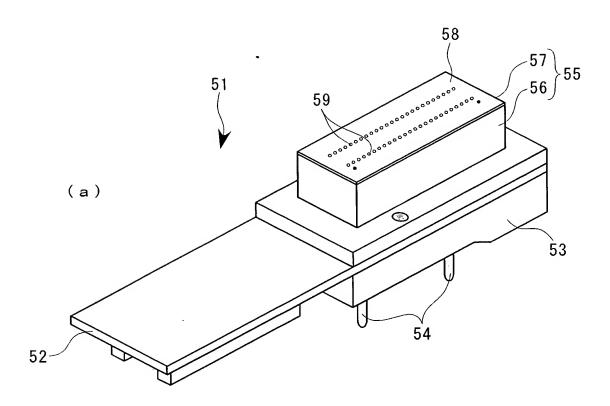
【図7】

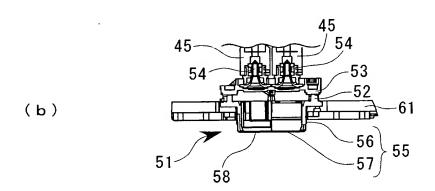


【図8】

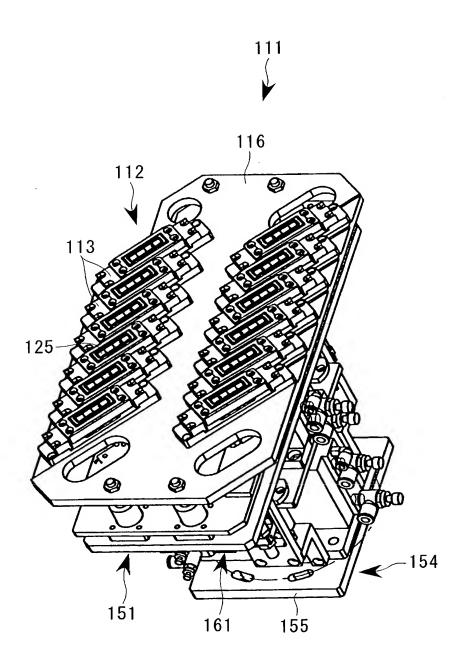


【図9】

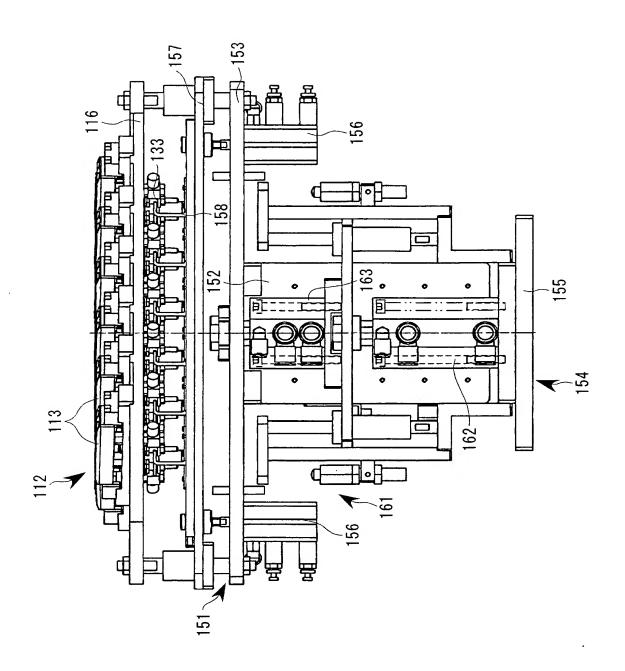




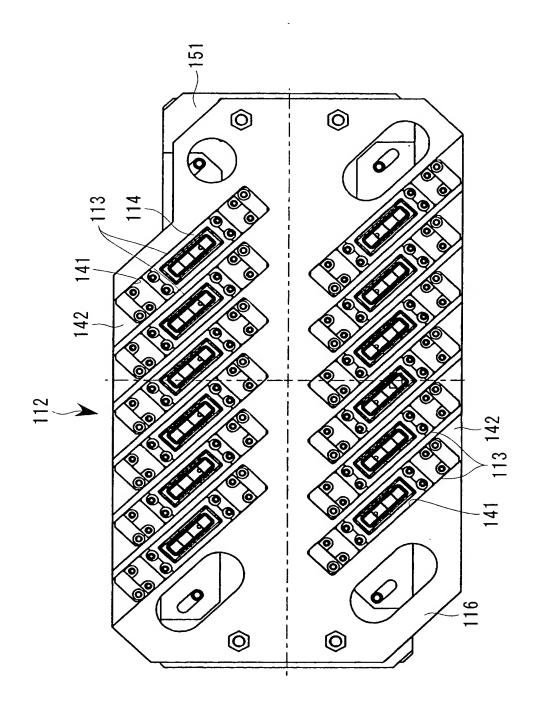
【図10】



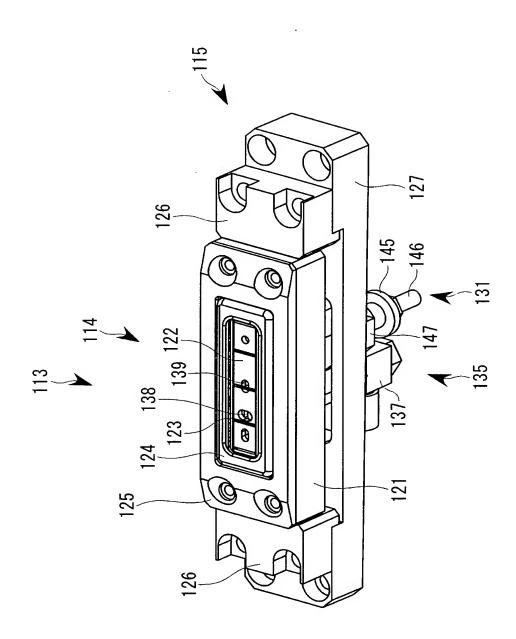
【図11】



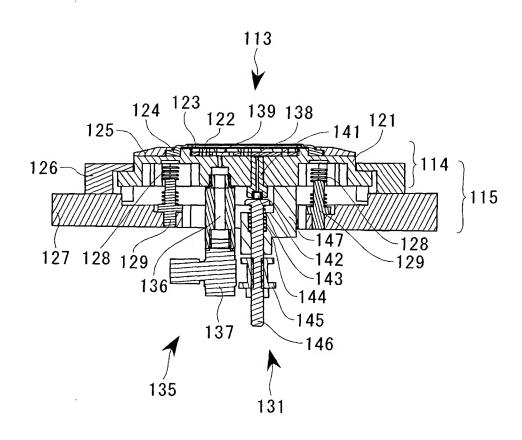
【図12】



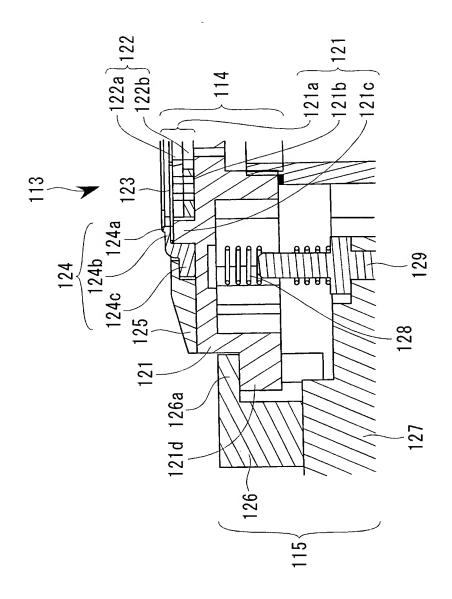
【図13】



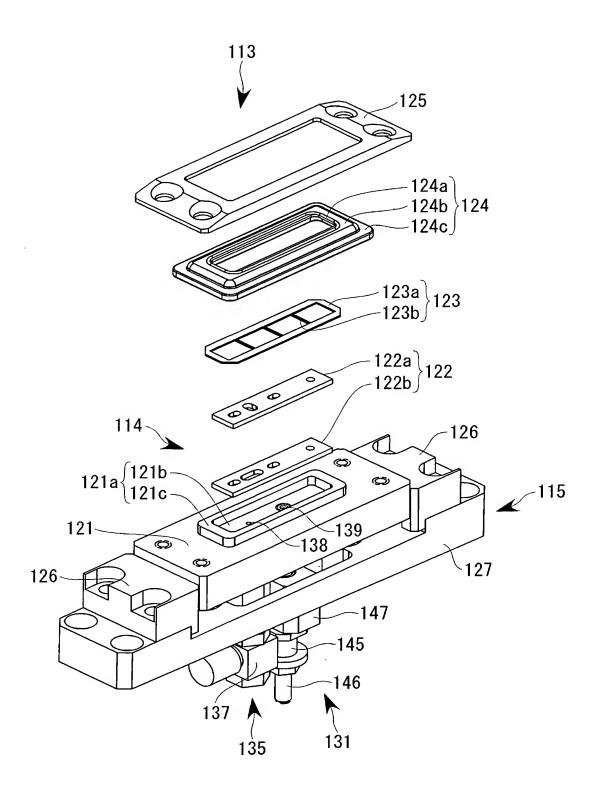
【図14】



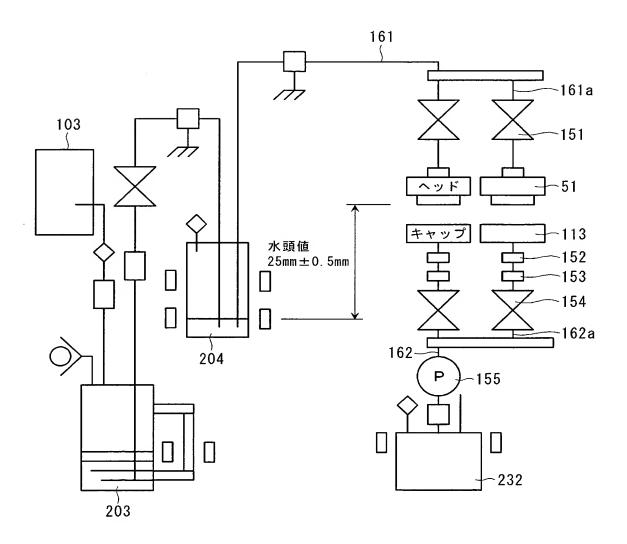
【図15】



【図16】



【図17】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明は、封止動作等の本来の機能を損なうことなく、機能液吸収材 を簡単に交換することができるヘッドキャップおよびこれを備えた液滴吐出装置 を提供することをその課題としている。

【解決手段】 機能液滴吐出ヘッド51のノズル面58に密着して機能液滴吐出ヘッド51を封止するヘッドキャップ113において、キャップベース121と、キャップベース121に形成した吸収材収容部121aと、吸収材収容部121a内に充填した機能液吸収材122と、機能液吸収材122を押さえる吸収材押さえ123と、シール部材124をキャップベース121に固定するシール固定部材125と、を備え、シール部材124は、吸収材押さえ123の周縁部を押さえた状態でキャップベース121に固定されている。

【選択図】 図14

# 特願2002-245476

# 出願人履歴情報

識別番号

[000002369]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月20日

変更理田」 住 所 新規登録 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏 名 セイコーエプソン株式会社